

High-Speed Lapping Machine

高速度研磨设备



难削材高速度研磨

高速旋转气缸加压

第三/四代研磨设备

第三代



SiC, GaN

第四代



Diamond, AlN

加工平台



基本规格

基本规格 1

研磨平台外径	Φ610mm
研磨平台转速	50-300rpm
加工轴转速	50-200rpm
加工轴	2轴
加工轴负载	5-300kg
工作板	Φ250mm

基本规格 2

端面机构	带自动开槽机构
研磨平台主轴电机	3.5kw (伺服电机)
加工轴承电机	1kw x 2 (伺服电机)
端面机构	400w + 100kw
尺寸 (WxLxHmm)	1200x1990x1765
重量 (kg)	1500

